全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2020]25 号

关于授予郑红军等 2 位同志“半导体材料标准化特殊贡献奖”荣誉称号的决定

各位委员、各会员单位：

全国半导体材料标准化分技术委员会自 1993 年成立以来，在广大半导体材料标准化工作人员的支持和努力下，取得了令人瞩目的成绩。

郑红军、刘淑萍两位同志多年来一直在标准化一线工作，兢兢业业、用心付出。为表彰两位同志为半导体材料标准化事业做出的突出贡献，全国半导体材料标准化分技术委员会特授予两位同志“半导体材料标准化特殊贡献奖”荣誉称号，特此表彰。

希望标委会委员以及全体标准化工作者向受表彰的同志学习，团结一致，更好地推进我国半导体材料标准化工作。

二〇二〇年十一月二十六日